

2015 年 11 月 吉日

お客様各位

アルテック株式会社
第 2 産業機械事業部
先端機器営業部

「SEMICON JAPAN 2015」 出展のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、弊社は、来たる 12 月 16 日 (水) より 12 月 18 日 (金) までの 3 日間、東京ビッグサイトにて開催される「SEMICON JAPAN 2015」に出展いたします。

本展示会では、弊社パートナーであるフィンランド国 Picosun Oy 社の ALD 成膜装置を出展する予定です。

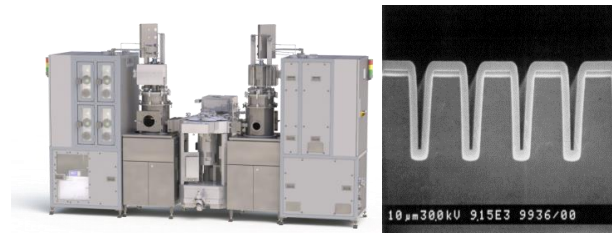
大変御忙しい折とは存じますが、皆様のご来場および弊社ブースへのお立ち寄りを心よりお待ちしております。何卒宜しく願い申し上げます。

敬具

開 催 概 要	
展示会名	「SEMICON JAPAN 2015」
会期	2015 年 12 月 16 日 (水)～12 月 18 日 (金) 3 日間
開催時間	10:00～17:00 まで
会場/ブース番号	東京ビッグサイト Hall3 ブース 3428
展示会 HP	http://www.semiconjapan.org/ja/

出 展 品 一 覧

フィンランド Picosun 社 ALD成膜装置 (パネル展示)



- 一原子層レベルでの膜厚制御が可能
- トレンチなど高アスペクト比の構造体でも高い段差被覆性、高膜質なレイヤーを成膜
- R&D モデルから量産機まで様々なモデルを取り揃え、MEMS の量産装置においては世界で実績多数有り
- Picosun 社は ALD 成膜装置の専門メーカー

第2 産業機械事業部 先端機器営業部

担当者:佐藤 (Email:h-satoh@altech.co.jp)

松浦 (Email:matsuura@altech.co.jp)

TEL :03-5542-6754 FAX :03-5542-6766

URL : <http://www.altech.co.jp> / <http://www.ksv.jp>